機械電子工学科 平成28年度

機械電子工学科 平成28年度								
科目名	機械計測 Mechanical Instrumentation			担当教員	嶋﨑 真一			
学 年	 5年	学 期	 前期	履修条件	選択	単位数	1	
分 野	専門	授業形式	講義	科目番号	16133042	単位区分	履修単位	
学習目標 進め方	寸法の拡大方法,角度を測定する方法,JISで規定されている形状(真直度・平面度・真円度・表面粗さ)の測定法について基本的な原理を説明でき、特殊な機械要素の測定に応用することができる。さらにその内容について記述した専門書を理解・説明できる。 教科書を中心に講義を行う。適宜小テストやレポートを課す。							
	学習項目(時間数)				学習到達目標			
学習内容	 0. ガイダンス(1) 1. 長さの標準(3) (1) 端度器 (2) 線度器 2. 長さの測定における系統誤差(4) (1) 熱膨張による誤差 (2) 測定力による誤差 (3) 幾何学的誤差 3. 拡大(6) (1) 機械的拡大 (2) 光学的拡大 [前期中間試験](2) 試験返却(1) 			 ・ 測るAbbe の ・ 機構 ・ 機構 ・ 体原ジる S 真を表三 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・ 流体的拡大、電気的拡大について、拡大方法の原理を説明できる。 ・ デジタルスケールの種類とその原理を説明できる。 ・ JIS で定められた表記方法で角度を表現できる。 ・ 真直度、平面度、真円度の定義と測定法を図を用いて説明できる。 ・ 表面粗さの JIS 規格 3 つを説明できる。 ・ 三針法によるねじの有効径の測定方法を図を用いて説明できる。			
	前期末試験							
	試験返却(1)							
評価方法	小テストまたはレポート課題(20%)と,中間および期末の定期試験(80%)から,学習到達目標に達しているかを判定する。							
履修要件	授業前に関連する数学(微分、積分、テイラー展開、マクローリン展開)を復習しておくこと。							
関連科目	実験実習 I $(1 年)$ \rightarrow 実験実習 II $(2 年)$ \rightarrow 機械計測 $(5 年)$ メカトロニクス基礎 I $(1 年)$ \rightarrow メカトロニクス基礎 I $(2 年)$ \rightarrow 機械計測 $(5 年)$ 加工学基礎 $(2 年)$ \rightarrow 機械計測 $(5 年)$							
教 材	教科書:谷口修, 堀込泰雄,「計測工学 第2版」森北出版, ISBN 978-4-627-61161-0							
備 考								